

	J S T負担分 (千円)							地域負担分 (千円)							合 計
	H 12	H 13	H 14	H 15	H 16	H 17	小計	H 12	H 13	H 14	H 15	H 16	H 17	小計	
人件費	0	0	0	192	0	0	192	0	0	0	9,000	0	0	9,000	9,192
設備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他研究費 (消耗品費、 材料費等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,584	0	0	4,584	4,584
旅費	0	0	0	17	0	0	17	0	0	0	155	0	0	155	172
その他	0	0	0	9	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	9
小 計	0	0	0	218	0	0	218	0	0	0	13,739	0	0	13,739	13,957

代表的な設備名と仕様 [既存 (事業開始前) の設備含む]

J S T負担による設備 : なし

地域負担による設備 :

高分子改質用高調波レーザーシステム , 高分子改質用エキシマレーザーシステム ,
ナノ秒紫外レーザー , 超深度形状測定システム

複数の研究課題に共通した経費については按分する